

1/1

## SEQUENCE LISTING

&lt;110&gt; Canon Kabushiki Kaisha

&lt;120&gt; Method of Analyzing Substance on Substrate by Mass Spectrometry

&lt;130&gt; CF017355W0

&lt;150&gt; JP 2002-191535

&lt;151&gt; 2002-06-28

&lt;160&gt; 4

&lt;170&gt; PatentIn version 3.1

&lt;210&gt; 1

&lt;211&gt; 40

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial

&lt;220&gt;

&lt;223&gt; Probe

&lt;400&gt; 1

tttttttttt tttttttttt tttttttttt tttttttttt

40

&lt;210&gt; 2

&lt;211&gt; 18

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial

&lt;220&gt;

&lt;223&gt; Probe

&lt;400&gt; 2

actggccgct gttttaca

18

&lt;210&gt; 3

&lt;211&gt; 18

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial

&lt;220&gt;

&lt;223&gt; Probe

&lt;400&gt; 3

tgtaaaacga cggccagt

18

&lt;210&gt; 4

&lt;211&gt; 18

&lt;212&gt; DNA

&lt;213&gt; Artificial

&lt;220&gt;

&lt;223&gt; Probe

&lt;400&gt; 4

tgtaaaacga cggccagt

18